

## IL RETTORE

**VISTA** la L. 09/05/1989 n.168;

**VISTO** il D.R. n. 3288 del 15/10/2024 con il quale è stato emanato il “*Regolamento per il conferimento di borse di ricerca*” e, in particolare, l’art. 7, comma 1, ai sensi del quale “*La Commissione giudicatrice, nominata con apposito decreto rettorale, è composta dal Responsabile scientifico e da altri due componenti designati dalla Struttura di Ricerca proponente scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario, esperti nelle materie inerenti il programma della borsa o settori affini, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo, anche in qualità di componenti effettivi, ove espressamente richiesto dall’Ente finanziatore del progetto*”;

**VISTO** il D.R. n. 727 del 21/02/2025 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per l’assegnazione di una borsa post-laurea, della durata di tre mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, inerente al Progetto: “*Messa a punto di una camera per la deposizione di film sottili tramite laser impulsato e crescita di film di ossidi e fluoruri*” (CUP: E85F22000040006), nell’ambito del PRIN 20207ZXT4Z\_002, Responsabile Scientifico Prof. Daniele DI CASTRO;

**PRESO ATTO** che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 08/03/2025;

**VISTA** la nota prot. n. 14317 del 12/03/2025 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica propone la designazione della Commissione giudicatrice nei termini sopra rappresentati;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della suddetta selezione;

## DECRETA

**Art. 1** - È nominata la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli titoli, bandita con D.R. n. 727 del 21/02/2025 per il conferimento di una borsa post-laurea, della durata di tre mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, inerente al Progetto: “*Messa a punto di una camera per la deposizione di film sottili tramite laser impulsato e crescita di film di ossidi e fluoruri*” (CUP: E85F22000040006), nell’ambito del PRIN 20207ZXT4Z\_002, Responsabile Scientifico Prof. Daniele DI CASTRO, nella seguente composizione:

- **Prof. Daniele DI CASTRO**, associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, settore scientifico disciplinare PHYS-03/A;
- **Prof. Antonello TEBANO**, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, settore scientifico disciplinare PHYS-03/A;
- **Prof. Simone SANNA**, associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, settore scientifico disciplinare PHYS-03/A.

**Art. 2** - Dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine di 7 giorni per l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati alla selezione.

**Art. 3** - Il presente decreto, registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione, è pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata all'indirizzo: [Messa a punto di una camera per la deposizione di film sottili tramite laser impulsato e crescita di film di ossidi e fluoruri](#).

**IL RETTORE**  
**(Prof. Nathan LEVIALDI GHIRON)**